

研究简报

铁钝化膜半导体特性的光电化学研究

张国栋

华东冶金学院化学工程系, 马鞍山 243002

摘要:

关键词: 铁钝化膜 半导体 光电化学行为 光电流 平带电位

收稿日期 1989-10-24 修回日期 1990-09-02 网络版发布日期 1991-06-15

通讯作者: 张国栋 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(3273KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [铁钝化膜](#)

▶ [半导体](#)

▶ [光电化学行为](#)

▶ [光电流](#)

▶ [平带电位](#)

本文作者相关文章

▶ [张国栋](#)